



HABILITAČNÉ KONANIE

Meno, priezvisko, tituly uchádzača: Mgr. Vladimír Komanický, Ph.D.

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Fyzika

Dátum prijatia žiadosti: 05.04.2024

Názov habilitačnej práce: Electron beam induced effects in amorphous chalcogenide glass thin films

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty na svojom zasadnutí dňa 24. apríla 2024 schválila habilitačnú komisiu a oponentov v zložení:

Predseda habilitačnej komisie:

Meno, priezvisko, tituly:

Pôsobisko:

Funkčné zaradenie:

Odbor inauguračného konania:

prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied

profesor

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Členovia habilitačnej komisie:

Meno priezvisko:

Pôsobisko:

Funkčné zaradenie:

Odbor inauguračného konania:

prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.

Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

profesor

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Meno priezvisko:

Pôsobisko:

Funkčné zaradenie:

Odbor inauguračného konania:

prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta prírodných a humanitných vied PU v Prešove

profesor

Aplikovaná fyzika

Oponenti:

Meno priezvisko:

Pôsobisko:

Funkčné zaradenie:

Odbor inauguračného konania:

prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, ČR
Katedra obecné a anorganické chemie

profesor

Chemie a technológie anorganických materiálu

Meno priezvisko:

Pôsobisko:

Pracovní zaradenie:

Odbor inauguračného konania:

Vedecká hodnosť DrSc:

prof. Vladimír Mitsa, DrSc.

Department of Solid State Electronics, Faculty of Information Technologies, National University, Uzhorod, Ukraine

profesor

profesor Katedry elektroniky tuhých látok

fyzika polovodičov a dielektrík

Meno priezvisko:

doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.

Pôsobisko:

Inštitút Aurela Stodolu, Fakulta elektrotechniky a informačných
technológií, Žilinská Univerzita

Pracovní zaradenie:

docent

Odbor habilitačného konania:

Elektrotechnológie a materiály